

## НОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ПРОЗРАЧНОЙ СЕГНЕТОКЕРАМИКЕ ЦТСЛ

A. В. Шильников, А. И. Бурханов

В работе [1] было показано, что в кристаллах с несоразмерной фазой (тиомочевина) имеет место своеобразный эффект памяти, если кристалл в течение некоторого времени выдерживается при постоянной температуре в электрическом поле в области температур существования модулированной фазы. Исследования, проведенные авторами [2, 3], выявили, что эффекты термической памяти (ЭТП) являются одним из характерных признаков несоразмерной фазы.

У сегнетокерамики типа ЦТСЛ в некоторой области температур ( $T_t - T_c$ ), где  $T_t$  — температура исчезновения спонтанных эффектов (поляризация, двупреломление) заранее поляризованных образцов,  $T_c$  — температура максимума  $\epsilon'(T)$ , существует так называемая квазисегнетофаза [4], которая характеризуется как область существования фаз (полярных кластеров в неполярной матрице).

При исследовании инфракраснокачастотной дисперсии  $\epsilon$  в прозрачной сегнетокерамике указанного типа нами [5] было обнаружено, что для термических деполяризованных образцов в области температур существования квазисегнетофазы имеет место аномальное поведение  $\epsilon'(T)$ , проявление которого аналогично эффекту термической памяти в сегнетоэлектриках с несоразмерной фазой.

В настоящей работе проведено изучение влияния постоянного электрического поля на обнаруженную в [5] аномалию  $\epsilon'$  в области температур ( $T_t - T_c$ ).

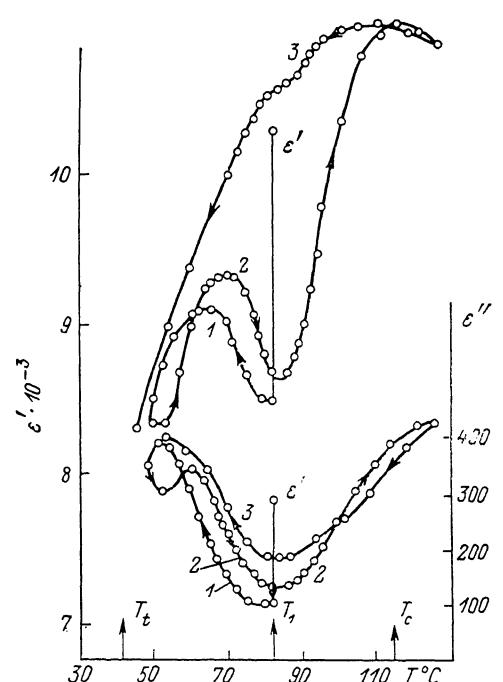


Рис. 1. Температурные зависимости действительной и мнимой частей комплексной диэлектрической проницаемости, измеренные в неизпрывном режиме для образца ЦТСЛ-8/65/35: охлаждение—нагрев—охлаждение (кривые 1, 2, 3 соответственно) на частоте 20 Гц при постоянном смещающем поле  $E_0 = 2.5$  кВ/см.

Изучались образцы прозрачной сегнетокерамики ЦТСЛ-X/65/35 ( $X = 8, 11$  ат.-% содержания лантана, 65/35 — отношение Zr/Ti) с серебряными электродами, нанесенными напылением в вакууме. Измерительная аппаратура аналогична описанной в [6].

На образец, находящийся при фиксированной температуре  $T_1$  ( $T_t < T_1 < T_c$ ), подавалось постоянное поле  $E_0 > E_c/2$  ( $E_c$  — коэрцитивное поле), которое действовало на него при  $T_1 = \text{const}$  около 20 ч. При этом наблюдался временный спад значений  $\epsilon'$  и  $\epsilon''$ , описываемый логарифмическим законом

$$\epsilon = A - B \lg t,$$

где  $A, B$  — некоторые постоянные;  $t$  — время.

Затем при  $E_0 = \text{const}$  в интервале температур между  $T_c$  и  $T_t$  исследовалась температурная зависимость  $\epsilon^*(T)$  в динамическом режиме: охлаждение—нагрев—охлаждение на частоте 20 Гц (скорость изменения температуры 0.4 град/мин).

Из рис. 1 видно, что на температурных зависимостях диэлектрической проницаемости в области температур  $T_1$  появляется резко выраженный локальный минимум  $\epsilon'$ . При нагреве образца выше  $T_c$  и последующем охлаждении он практически исчез. Такой же характер имеет зависимость  $\epsilon''(T)$  (рис. 1).

Существенным отличием аномального поведения  $\epsilon'(T)$  от ранее наблюдавшегося в [5] является то, что при приложении поля  $E_{\perp}$  локальный минимум проявляется не только на инфразвуковых (0.1—1 Гц), но и на низких частотах (20 Гц); кроме того, он менее размыт.

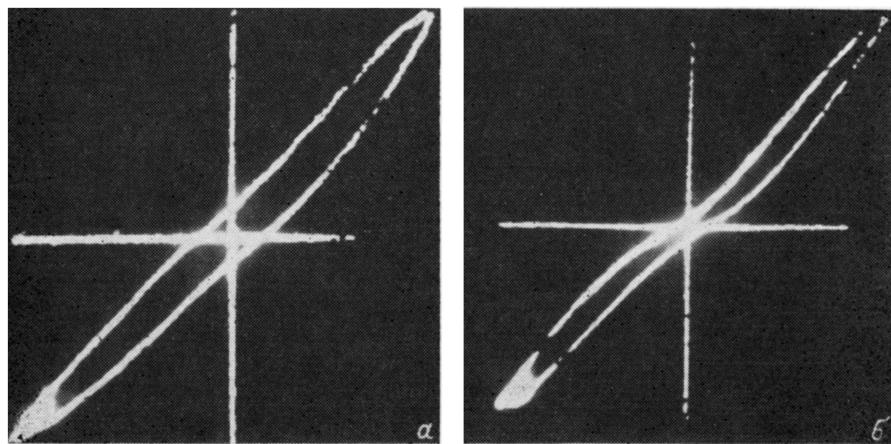


Рис. 2. Осциллограммы частных циклов петель поляризации при времени выдержки 0 (а) и 20 ч (б) образца ЦТСЛ-8/65/35 при  $T=\text{const}$  после отжига при  $T_1 > T_c$ .

В сильных полях ( $E_{\perp} > E_c$ ) подобных аномалий, так же как и в [?], не наблюдается. Заметим, что на керамике ЦТСЛ нами обнаружен также своеобразный эффект памяти поля (ЭПП). Если после длительного воздействия на образец полем  $E_{\perp}^1 < E_c$  при  $T_1=\text{const}$  темпера-

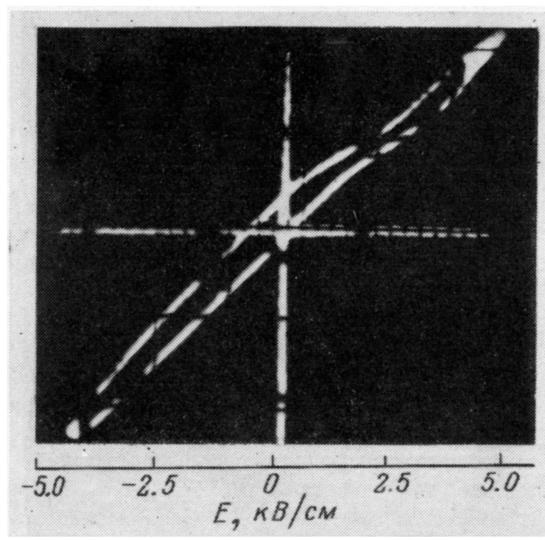


Рис. 3. Осциллограмма частного цикла петли поляризации после выдержки образца ЦТСЛ-8/65/35 в поле  $E_{\perp}=2$  кВ/см при  $T_1=\text{const}$  в течение 20 ч.

ратура  $T_1$  остается постоянной, циклически изменяется величина  $E_{\perp}$ , то на кривой  $\epsilon'(E_{\perp})$  при  $E_{\perp}=E_{\perp}^1$  наблюдается минимум  $\epsilon'(E_{\perp})$ .

Сравнение обнаруженного нами эффекта памяти на ЦТСЛ с явлением ЭПП, наблюдавшимся в сегнетоэлектриках с несопоставимой фазой [1-3], позволяет предполагать, что в таком материале, как ЦТСЛ, в области температур существования квазисегнетофазы возможно возникновение и существование модулированной фазы.

Кроме измерений температурных зависимостей  $\epsilon^*(T)$  со смещающим полем, было проведено исследование частных циклов петель поляризации (ПП) при различной электрической предыстории образцов в области температур ( $T_t - T_c$ ).

На рис. 2 показана эволюция частного цикла ПП со временем при фиксированной температуре  $T_1$  после отжига сегнетокерамики при температуре выше  $T_c$ . Хорошо видно, как с течением времени сигарообразная петля постепенно превращается в двойную ПП. Рис. 3 иллюстрирует тот факт, что при выдержке при постоянных температуре и поле  $E_{\perp} < E_c$  в течение 20 ч двойная петля становится асимметричной, а место перетяжки соответствует точно той величине поля  $E_{\perp}$ , при которой выдерживался образец.

Таким образом, нами обнаружен новый эффект памяти величины и знака поля  $E_{\perp}$ , длительно воздействовавшего на образец ЦСП в квазисегнетофазе. Объяснение данного эффекта удовлетворительно укладывается в рамках предположения о возможности возникновения в данной области модулированной фазы.

Авторы выражают благодарность М. Я. Дамбекалне за предоставленные образцы сегнетокерамики.

### Литература

- [1] Janet J. P., Lederer P. Ferroelectrics Lett., 1984, v. 1, N 5—6, p. 139—142.
- [2] Blox O. Г., Каминский Б. В., Китых А. В. и др. ФТТ, 1985, т. 27, № 11, с. 3436—3439.
- [3] Леманов В. В., Браженина Б., Есаян С. Х., Караваев А. ФТТ, 1984, т. 26, № 5, с. 1331—1333.
- [4] Carl K., Geissen K. Proc. IEEE, 1973, v. 61, N 7, p. 967—974.
- [5] Shilnikov A. V., Burkhanov A. I., Dontsova L. I., Nadolinskaja E. G. Ferroelectrics, 1986, v. 69, N 1—2, p. 111—115.
- [6] Шильников А. В. Автореф. канд. дис. Воронеж. 1972. 16 с.
- [7] Keve E. T., Annis A. D. Ferroelectrics, 1973, v. 5, N 1—2, p. 77—89.

Волгоградский  
инженерно-строительный институт

Поступило в Редакцию  
25 октября 1986 г.

УДК 537.521.7

Журнал технической физики, т. 58, в. 5, 1988

## ЗАВИСИМОСТЬ ПОРОГА ОПТИЧЕСКОГО ПРОБОЯ ДИЭЛЕКТРИКА НА ФРОНТЕ ИМПУЛЬСА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ЕГО АМПЛИТУДЫ

A. M. Бонч-Бруевич, B. N. Смирнов

Воздействие на среду импульсов лазерного излучения с пиковой плотностью мощности  $q_0$ , превышающей пороговую для развития оптического пробоя  $q^*$ , сопровождается образованием плазмы, практически полностью поглощающей лазерное излучение с момента ее инициирования [1]. Искажение формы импульса излучения, прошедшего через плазму, наблюдалось в ходе исследований пробоя в газах [2], в объеме и на поверхности прозрачных диэлектриков [3—7] и на поверхности металла [8]. При этом неоднократно отмечалось удобство использования этого явления для фиксирования момента инициирования плазмы. В [6, 9] описан метод измерения порога оптического пробоя, основанный на регистрации величины пиковой плотности мощности импульса излучения, прошедшего через плазму,  $q_{\text{п}}$ , при использовании импульсов воздействующего на образец излучения с  $q_0$ , в несколько раз превосходящей  $q^*$ . Этот метод действительно удобен в ситуациях, когда развитие пробоя определяется лишь величиной  $q$ , что характерно для собственного пробоя. Однако это условие должно нарушаться в случае пробоя, инициируемого нагревом поглощающих неоднородностей (ПН), или если для развития пробоя необходимо испарение с поверхности мишени поглощающего слоя [10].

В настоящей работе проведено сопоставление результатов измерений порогов оптического пробоя на поверхности и в объеме NaCl и KCl, выполненных в последнее время широко используемым методом [11]  $q_{\text{п}}$  и методом, описанным в [6, 9],  $q_{\text{п}}^*$ . Полученные экспериментальные данные показывают, что при  $q_0 > q_{\text{п}}^*$  и дальнейшем нарастании  $q_0$  наблюдается рост  $q_{\text{п}}$ . В связи с этим в условиях, когда пробой обусловлен нагревом ПН, метод измерения порога, основанный на регистрации  $q_{\text{п}}$ , представляется непригодным. В то же время экспериментальные данные хорошо согласуются с результатами анализа, выполненного на основе представлений, развитых в [12]. Показано, что следующий из проведенного анализа рост  $q_{\text{п}}$  может ослабляться влиянием на измеряемую величину порога его размерной зависимости, особенно сильно выраженной в области малых значений размеров облучаемого пятна.